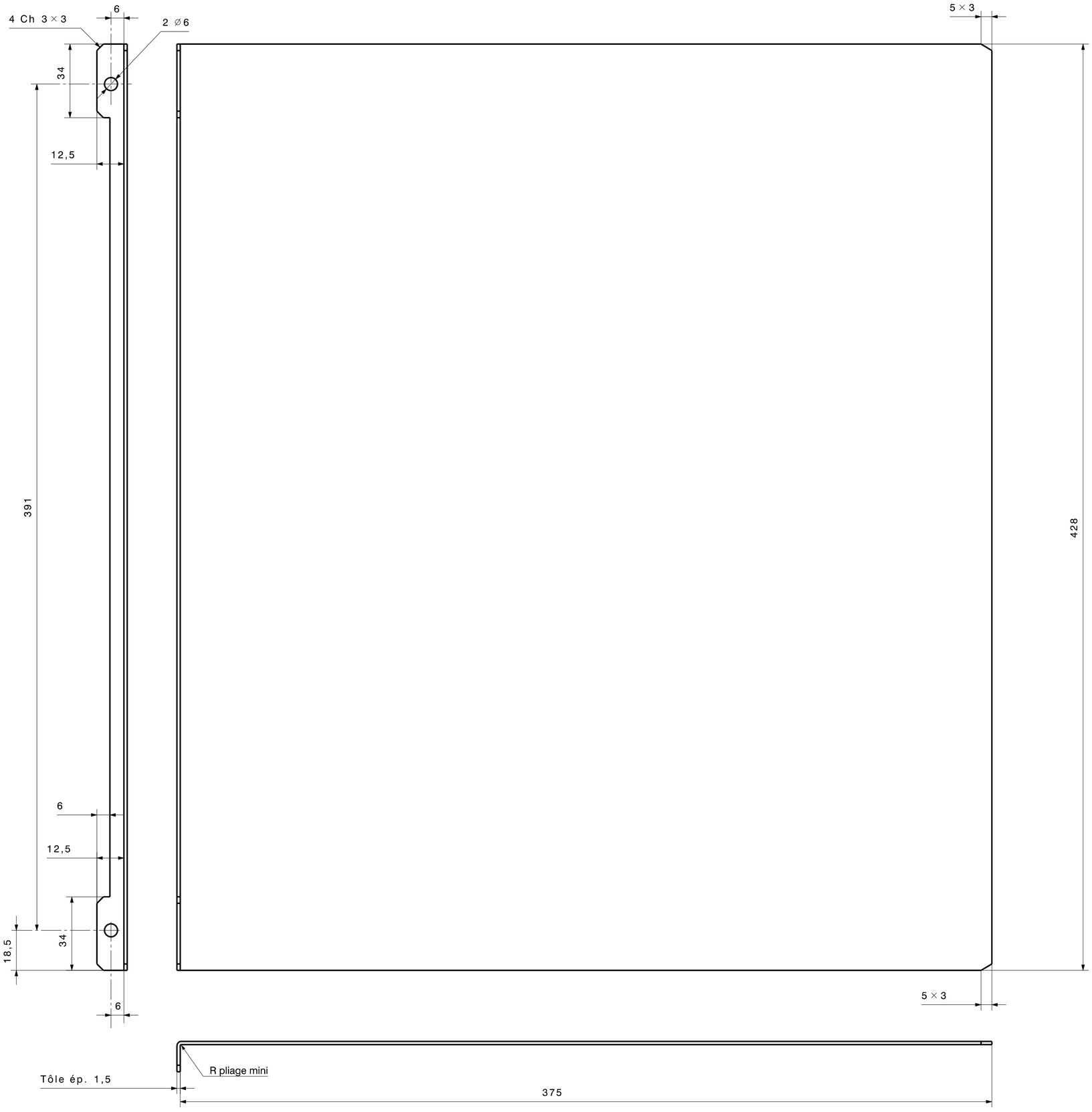
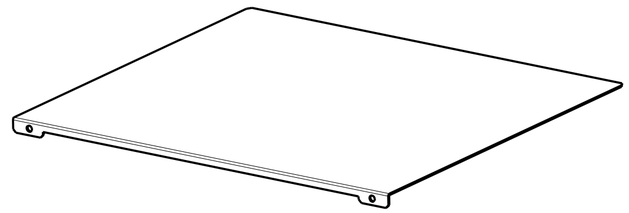



## *Vue isométrique*

Echelle : 1:4



| Ind | Date | Dessinateur | Nature de la modification | Signature |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| A | - | - | Edition initiale | |

*Observation :*
-

| | | |
|---|---|---|
| *Matière :* EN AW 2017 | ***être reproduit ou communiqué sans son autorisation*** | Tolérances générales d'usinage (sauf indications contraires) **ISO 2768 - mK** |
| *Traitement :* - | *Etat de surface :* Ra = x,x | Ebavurage 0,1 à 0,3 |
| *Protection :* | *Sauf indication :* - | Rayon d'outil R max. = 0,4 |
| | | Température de référence 20°C |

| | | |
|---|---|---|
| *Dessinateur:* riveaultf | *Date :* 05/03/2014 | *Signature :* |
| *Vérificateur:* Attente VERIF | *Date :* | *Signature :* |
| *Approbateur:* Attente VALID | *Date :* | *Signature :* |

# *CAPOT coulissant*

*Boitier IVF - V1*

| Echelle | Format | Planche |
|---|---|---|
| 1:2 | A2 | 1/1 |

DEA
STEX/LIME

- -

MET MCIS- CEG PD- **K 0098 004 A** -